# Technical Sheet



# 大面積元素分析装置付電界放出型走査型電子顕微鏡

# キーワード:FE-SEM、冷陰極電界放出型電子銃、大面積検出器シリコンドリフト検出器、EDX

### 電界放出型操作電子顕微鏡について

近年、材料や製品などにおける観察対象がます ます微細化しており、より高倍率、高分解能での観 察や分析が求められています。電界放出型走査電 子顕微鏡(FE-SEM:Field-Emission Scanning Electron Microscope)は、有機物、プラスチック、金 属、微粒子など、様々な材料の表面形状について 数十~十万倍程度まで拡大して観察を行うことが できます。また、エネルギー分散型 X 線分析装置 (EDX:Energy Dispersion X-ray analysis)を備える ことで観察領域における元素分析ができるため、表 面形状の確認にとどまらず、材料表面での元素組 成の確認や微小異物の分析など、材料開発や製 品管理、品質保証などに有効な装置の一つです。

#### 電子顕微鏡による観察原理

真空中において試料に電子線を照射した場合、 二次電子、反射電子、特性X線などが発生します。 電子線の入射角度によって二次電子の発生強度 が変化するため、二次電子像は試料表面の凹凸を 反映した表面像が得られます。反射電子像では試 料の組成を反映した画像が得られます。FE-SEM では、試料に照射する電子線をより細く絞ることが できるため、表面の凹凸情報をより詳細に反映した 高分解像を得ることができます。

# 新規導入FE-SEMについて

平成 30 年度、和泉センターに導入された FE-SEM は、冷陰極電界放出型電子銃を備えた FE-SEM と大面積 EDX から構成され、サンプル表 面のダメージを抑えつつ高分解能での観察・分析 を行うことができます(図1)。観察のみならず、大面 積 EDX によって試料表面の元素分析が簡便かつ 短時間で測定可能です。FE-SEM および大面積 EDX の仕様を表1、表2に示します。

電子顕微鏡の検出器として、UPPER 検出器、 LOWER 検出器以外に結晶コントラストや極表面の 情報を検出する TOP 検出器を備えています。これ らの検出器を使い分けることで試料から様々な情 報を得ることができます。

さらに雰囲気遮断ホルダーや下部 STEM (Scanning Transmission Electron Microscope:走

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 本部・和泉センター http://orist.jp/ 査型透過電子顕微鏡)検出器(暗視野、明視野) を有しており、試料を透過した電子による STEM 像 の取得が可能です。



図1 新規導入 FE-SEM の外観写真

表 1	新規導入FE-SEMの	仕棣
表 1	新規導入FE-SEMの	仕

電子顕微鏡型式			日立ハイテクノロジーズ製 Regulus8230
電子銃			冷陰極電界放出型電子銃
対物レンズ			セミインレンズ形
二次電子分解能			0.6 nm(加速電圧 15 kV) 0.7 nm(照射電圧 1 kV) <sup>*1</sup>
加速電圧			0.5 $\sim$ 30 kV
照射電圧*1			$0.01 \sim 20 \ \text{kV}$
倍率			$20\sim 2,000,000$ 倍 $^{*2}$
試料 ステー ジ	制御		5軸モータ駆動
	可動	Х	$0\!\sim\!110$ mm
		Y	$0\!\sim\!110$ mm
		R	$360^{\circ}$
		Т	$-5 \sim 70^{\circ}$
		Ζ	$1.5\!\sim\!40$ mm
試料サイズ			φ150 mm,厚み10 mmまで
その他付属品			イオンスパッタ (Pt), 雰囲気遮断ホルダー, STEM (暗視野, 明視野)

\*1 リターディングモードによる観察

\*<sup>2</sup> 127 mm×95 mmを表示サイズとして倍率を規定

〒594-1157 和泉市あゆみ野2丁目7番1号 Phone: 0725-51-2525 (総合受付)

EDX型式		オックスフォード・インス トゥルメンツ製 X-Max <sup>N</sup> 150	
検出元素		$_4\mathrm{Be}\!\sim_{98}\!\mathrm{Cf}$	
検出素子サイズ		$150 \text{ mm}^2$	
分解能	Mn-K $\alpha$	127 eV	
	F-Kα	68 eV	
	C-Kα	60 eV	
分析機能		定性・定量,ラインスキャ ン,マッピング,粒子解析	

表2 大面積EDXの仕様

#### 大面積 EDX

検出素子面積の小さい EDX を使用した場合、 分析に必要な X 線のカウント数を得るため試 料表面へ大電流が要求され、空間分解能の低下 を引き起こします。大面積 EDX は、150 mm<sup>2</sup>の シリコンドリフト検出器を搭載しており、高い空間分 解能で X 線の検出ができるため nm の微小部分析 が可能です。本装置では定性・定量分析以外に ラインスキャン、マッピング、粒子解析などを 行うことができます。

# 測定例

当研究所で開発したSiを主体とする無機微粒子の観察結果を示します(図2)。微粒子をカーボン 両面テープ上に固定し、白金を蒸着して測定試料 としています。



図2 無機微粒子の電子顕微鏡写真 (加速電圧:10 kV, 倍率:50000 倍)

この無機微粒子は、単分散微粒子であり、粒子 径は約1 µm であることが確認できます。また、その 表面を拡大して観察することにより、この微粒子は 10 nm オーダーの微小粒子から形成されていること が確認できます。このように高倍かつ高分解で観察 が可能です。

大面積 EDX を用いた無機微粒子の点分析結果

を図3に示します。得られたスペクトルから、元素としてカーボン(C)、酸素(O)、シリコン(Si)が検出され、Siを含む微粒子であることが確認できます。



さらに図2の SEM 画像と各元素の分布を重ね合わせたマッピング測定の結果を図4に示します。



図4 マッピング測定結果

マッピングの結果から、無機微粒子の形状と元素 の分布〔酸素(O),シリカ(Si)〕が一致しており、また、 若干の炭素(C)が含まれていることが分かりました。 このように大面積EDXを使用することで、高い倍率 で精度よく分析・測定することが可能です。

# まとめ

大面積元素分析装置付電界放出型電子顕微 鏡を用いることにより、様々な試料について高倍率、 高分解で観察することができます。また、150mm<sup>2</sup>の シリコンドリフト検出器を備えており、短時間で高精 度の分析を行うことができます。皆様のご利用をお 待ちしております。

